

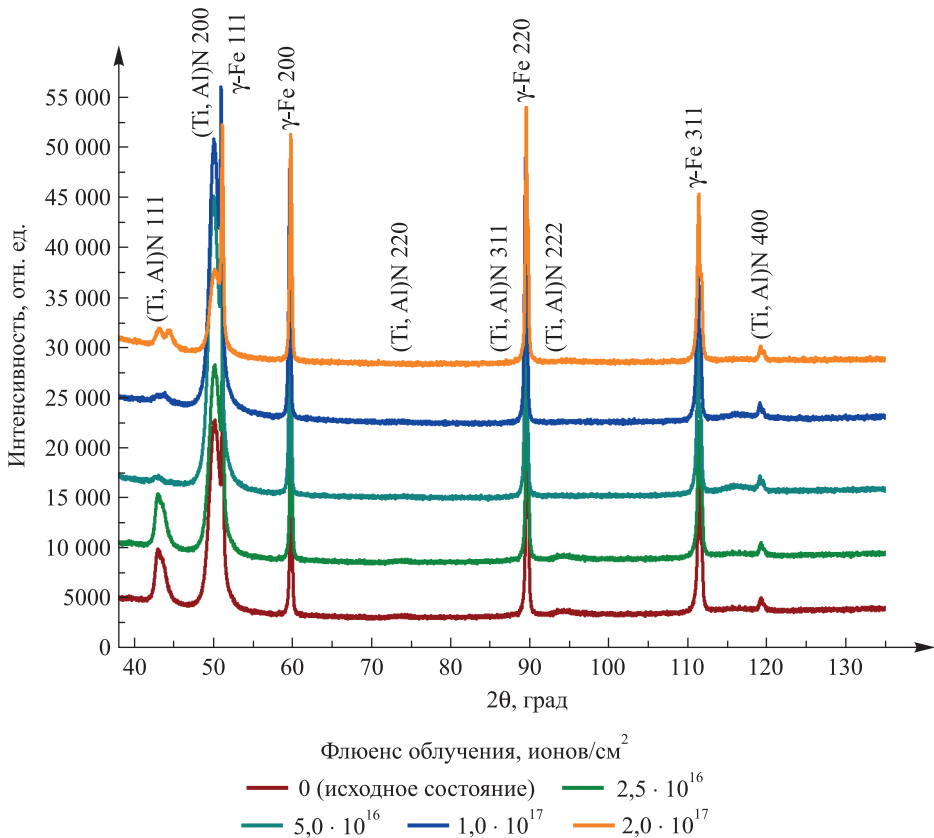


Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы от покрытий TiAlN в исходном состоянии и после облучения ионами Ar⁺ с энергией 200 кэВ при температуре 480 °С различными флюенсами

Fig. 2. X-ray diffraction patterns from TiAlN coatings in the initial state and after irradiation with Ar⁺ ions with an energy of 200 keV at a temperature of 480 °C with different fluences